

第34回ネプロコンジャパン 「インターネプロコン ジャパン」出展のご案内

この度、当センターでは「第34回ネプロコンジャパン（インターネプロコン ジャパン）」に出展するはこびとなりましたので、ご案内申し上げます。センターで進めている技術紹介やサンプルなどを多数用意しておりますので、ぜひお立ち寄り頂きますようお願い申し上げます。

九州パビリオン

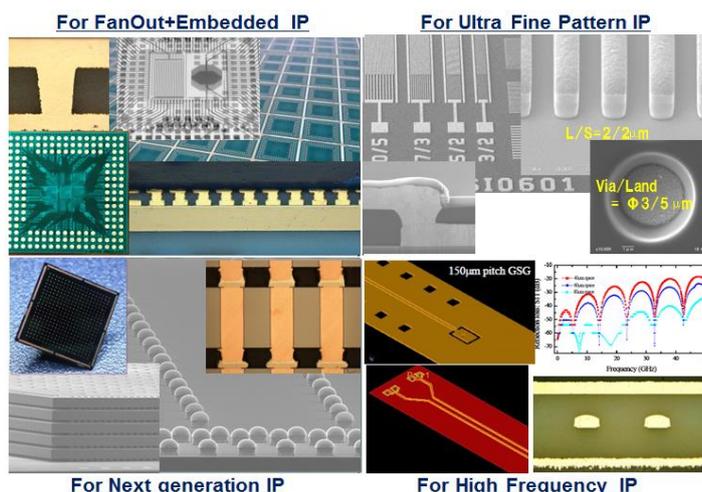
- 開催期間：2020年1月15日（水）～17日（金）
- 開催場所：東京ビッグサイト（西 展示場）「W5-24」
- 備考：九州パビリオン（福岡県ロボット・システム産業振興会議）内での出展となります。



三次元半導体研究センターについて

部品内蔵基板などのプリント配線板製造技術と、シリコン貫通電極（TSV）を有するシリコン基板製造技術の双方から、研究開発、試作・評価を支援する、世界で唯一の研究センターです。当センタープラットフォーム「C SIPOS」の活用により、開発期間短縮と開発コスト抑制を目指します。

三次元半導体研究センター
プラットフォーム「C SIPOS」



※出展製品は、テクニカル Web (<http://www.itoshima-3dsemi.com>) にてご確認いただけます。

【お問合せ先】 (公財) 福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター
〒819-1122 福岡県糸島市東 1963-4
TEL : 092-331-8550 FAX : 092-331-8555
テクニカル Web : <http://itoshima-3dsemi.com>